PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-325696

(43)Date of publication of application: 25.11.1994

(51)Int.CI.

H01J 11/02 H01J 9/02 H01J 9/20 H01J 11/00

(21)Application number: 05-108579

(71)Applicant: UCHIIKE HIRAKI

TOKYO PROCESS SERVICE KK DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22)Date of filing:

10.05.1993

(72)Inventor: UCHIIKE HIRAKI

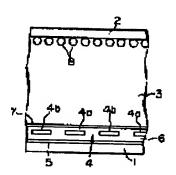
MUNEMOTO EIJI ISHIDA YUKIO

(54) AC TYPE PLASMA DISPLAY AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an ac type plasma display, which can be formed thin and which can impart the lowering of the discharge starting voltage and the driving voltage (power consumption) and which can be manufactured at a low cost.

CONSTITUTION: Multiple crystal single sheet type MgO, which is formed by heat treatment of magnesium hydroxide, is mixed in the vehicle at 1-20% solid ratio. The surface of a dielectric layer 6 is coated with the paste having 3-15mm grain diameter by the screen printing, and thereafter, the surface coated with the paste is baked to obtain a protecting layer 7 made of MgO.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.01.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

3459933

[Date of registration]

15.08.2003

[Number of appeal against examiner's decision

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-325696

(43)公開日 平成6年(1994)11月25日

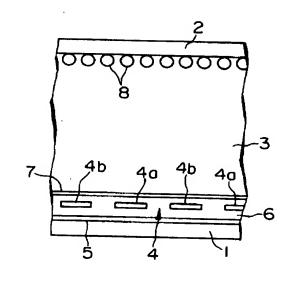
(51) Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示簡所
H01J	11/02	В	9376-5E		以州 及外國別
	9/02	F	7354-5E		
	9/20	Α			
	11/00	К	9376-5E		
				審査請求	未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)
(21)出廣番号		特顧平5-108579		(71)出廣人	593088234
(22) 11.114					内池 平樹
(22) 出廣日		平成5年(1993)5月10日			広島県広島市西区井口鈴が台1丁目8番11
					号
				(71)出職人	000220170
					東京プロセスサービス株式会社
					東京都渋谷区字田川町19-5
				(71)出頭人	
					大日本印刷株式会社
				1	東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
				(74)代理人	弁理士 志賀 正武 (外2名)
					最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 a c 形プラズマディスプレイおよびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 薄化とともに放電開始電圧や駆動電圧(消費電力)の低下が図られ、しかも低コストで製造を可能とするac形プラズマディスプレイを提供する。

【構成】 水酸化マグネシウムを熱処理して生成した多結晶片葉形のMgOを、ビヒクル中への混入比を固形分比1~20%とするとともに、その粒径を3~15μmとしたベーストを、誘電体層6の表面にスクリーン印刷法により塗布し、この後焼成することによりMgOからなる保護層7を得る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガス放電空間を挟んで背面基板と前面基板が対向配置され、少なくとも一方の基板には、誘電体層に覆われた互いに対となる電極がそれぞれ形成されるとともに、誘電体層の上には保護層が形成されてなるac形プラズマディスプレイにおいて、

前記保護層は、ビヒクル中に多結晶片葉形のMg Oが混入されたペーストを塗布してなるMg O層であることを特徴とするac形プラズマディスプレイ。

【請求項2】 前記ピヒクル中への前記多結晶片葉形の 10 Mg Oの混入比が、重量比 1 ~ 2 0%であることを特徴とする請求項1または請求項2記載のac形プラズマディスプレイ。

【請求項3】 前記多結晶片葉形のMgOの粒径が、3 ~15μmであることを特徴とする請求項1または請求 項2記載のac形プラズマディスプレイ。

【請求項4】 前記多結晶片葉形のMgOの結晶は、水酸化マグネシウムを熱処理して生成したものであることを特徴とする請求項1または請求項2記載のac形プラズマディスプレイ。

【請求項5】 請求項1または請求項2記載のac形プラズマディスプレイにおいて、ビヒクル中に多結晶片葉形のMgOを混入したペーストを、前記誘電体層の表面に対し厚膜印刷法を用いて塗布することにより、前記保護層を形成することを特徴とするac形プラズマディスプレイの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ac形プラズマディスプレイおよびその製造方法に係り、特に誘電体層の表面 30 に形成する保護層の形成技術に関する。

[0002]

【従来の技術】放電に伴う発光現象をディスプレイに利用するいわゆるブラズマディスプレイは、電極の構造から、放電空間に金属電極が露出しているdc形と、金属電極が誘電体層で覆われているac形とに大別されるが、薄型かつ大画面のカラーテレビに用いる場合には、メモリ機能を有して大型化に対応可能なac形が好適である。このac形プラズマディスプレイは、電極の配置構造から、面放電方式と対向電極方式とに分けられるが、いずれの方式においても、前記誘電体層の表面には保護層(主としてMgO層)を形成している。

【0003】この保護層の形成方法は、薄膜法としてEB蒸着法があり、厚膜法としてMgO原料である塩基性炭酸マグネシウムをスプレーで層形成した後に熱処理してMgO層とする方法がある。(参考公報:特公昭60-42579号、特公昭63-59221号、特公昭57-13983号)。また、これらの他に考えられる方法として、スパッタ法、CVD法、スクリーン印刷法等がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記各方法のうち、特 にスクリーン印刷法は、手軽な方法であることから鋭意 検討がなされてきたにもかかわらず、性能上の目的を達 するには至っていない。その理由としては、過去に試作 あるいは市販されてきたMgOが混入されたペーストが 有する性質が製造のプロセスに合致せず、必要なディス プレイのパネル特性を得られない為と判明した。そし て、過去に市販されたMgOペーストの造膜メカニズム は、金属有機化合物の熱分解によるMgO層の形成であ り、通常の熱処理プロセス(600℃以下)では結晶面 の生成が不十分であったり、熱分解時に膜に亀裂を生じ たりといった問題を有するとともに、印刷性についても 決して満足できるものではなかった。さらに、MgOの 結晶構造上、層厚の薄化が困難であり、これにともなっ て放電開始電圧や駆動電圧をなるべく低下させたいにも かかわらずそれが実現できない不都合があった。

【0005】本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、薄化とともに放電開始電圧や駆動電圧(消費 電力)の低下が図られ、しかも低コストで製造を可能とするac形プラズマディスプレイおよびその製造方法を提供することを目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を解決するためになされたもので、請求項1のac形プラズマディスプレイは、ガス放電空間を挟んで背面基板と前面基板が対向配置され、少なくとも一方の基板には、誘電体層に覆われた互いに対となる電極がそれぞれ形成されるとともに、誘電体層の上には保護層が形成されてなるac形プラズマディスプレイにおいて、前記保護層を、ビヒクル中に多結晶片葉形のMgOが混入されたペーストを塗布してなるMgO層で構成したことを特徴としている。

【0007】また請求項2として、請求項1または請求項2記載のac形プラズマディスプレイにおいて、前記ビヒクル中への前記多結晶片葉形のMgOの混入比を、重量比1~20%としたことを特徴としている。

【0008】また請求項3として、請求項1または請求 項2記載のac形プラズマディスプレイにおいて、前記 多結晶片葉形のMgOの粒径を、3~15μmとしたこ とを特徴としている。

【0009】また請求項4として、請求項1または請求項2記載のac形プラズマディスプレイにおいて、前記多結晶片葉形のMgOの結晶を、水酸化マグネシウムを熱処理して生成したものとしたことを特徴としている。【0010】また請求項5のac形プラズマディスプレイの製造方法は、請求項1または請求項2記載のac形プラズマディスプレイにおいて、ビヒクル中に多結晶片葉形のMgOを混入したペーストを、前記誘電体層の表面に対し厚膜印刷法を用いて塗布することにより、前記

保護層を形成することを特徴としている。

[0011]

【作用】本発明のac形ブラズマディスプレイによれば、誘電体層を覆う保護層が、ビヒクル中に多結晶片葉形のMg〇が混入されたペーストを塗布してなるMg〇層で構成したことにより、保護層の層厚が薄くなるにともなって放電開始電圧や駆動電圧の抑制が促進されて消費電力が大幅に低下し、かつディスプレイ自体の厚さの薄化が実現できる。

3

【0012】これに加え、ビヒクル中への多結晶片葉形 10のMgOの混入比を、重量比1~20%にすること、また、多結晶片葉形のMgOの粒径を、3~15μmにすること、あるいは多結晶片葉形のMgOの結晶を、水酸化マグネシウムを熱処理して生成したものとすることにより、適度の大きさのMgOの粒子がなるべく積層されない状態で平面的に誘電体層の表面に形成され、その結果、上述の保護層の薄化や消費電力の低下がさらに促進される。ここで、ビヒクル中への多結晶片葉形のMgOの混入比が、重量比1%未満であると造膜が困難であり、20%より多いと層厚が厚くなり過ぎる。また、M 20gOの粒径が、3μm未満では比表面積が大きくなるため維持電圧が高くなり、15μmより大きいと印刷適性が悪くなる他、層厚が厚くなりすぎる。

【0013】また、本発明のac形プラズマディスプレイの製造方法によれば、ビヒクル中に多結晶片葉形のMgOを混入したペーストを、誘電体層の表面に対し厚膜印刷法を用いて塗布することにより、保護層を形成するもので、厚膜印刷法は大面積に対し低コストで造膜が可能であるから、たとえば大画面(たとえば対角40インチ程度)のカラーテレビのディスプレイを低コストで製30造するにあたってきわめて好適である。

[0014]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の一実施例を説明する。図1は、本発明にもとづいて構成された、カラーテレビのディスプレイ(パネル)に適用される面放電方式のac形プラズマディスプレイの概略構造を示しており、符号1、2は、それぞれガス放電空間3を挟んで互いに平行に対向配置された背面基板、前面基板である。これら基板1、2は所定厚さのガラスから構成されている。背面基板1の前面基板2に面する対向面には、X電極4aおよびY電極4bからなる電極対4およびアドレス電極5が形成されている。これら電極対4およびアドレス電極5が形成されている。これら電極対4およびアドレス電極5は、ガラス製の誘電体層6で被覆されており、さらにこの誘電体層6は、MgO層からなる保護層7で被覆されている。また、一方の前面基板2の背面基板1に面する対向面には、蛍光体8が形成されている。

【0015】次に、図2は、本発明にもとづいて構成された、カラーテレビのディスプレイ (パネル) に適用される対向電極方式のac形プラズマディスプレイの概略 50

構造を示している。このプラズマディスプレイは、ガス 放電空間3を挟んでガラス製の背面基板1と前面基板2 が対向配置され、各基板1、2の互いの対向面には、それぞれガラス製の誘電体層6に覆われたX電極4 a およびY電極4 b が形成されているとともに、各誘電体層6 は、MgO層からなる第1の保護層7で被覆されている。さらに、これら第1の保護層7の表面には蛍光体8が形成され、これら蛍光体8は第2の保護層7で被覆されている。なお、この場合上下いずれにも蛍光体8が形成されているが、場合によっては上下いずれか一方に形成する。

【0016】さて、上記の各ac形プラズマディスプレイにおける保護層6は、以下のようにして形成されている。

【0017】 OMg O粉末の生成条件

市販試薬1級の水酸化マグネシウムの粉末に対して650℃で1時間キーブの熱処理を施し、これを今回のMgOの使用原料とする。このような生成条件によって得られたMgOは、多結晶葉片状(平べったい形状)を呈するとともに、その粒径は、3~15μmとなる。水酸化マグネシウムの脱水分解温度は350℃であるが、必要とする結晶すなわち粒径が3~15μmで多結晶葉片状の結晶を得るための加熱処理温度は、少なくとも600℃以上が必要であり、さらに、650℃近辺が好適である。

[0018]

②前記誘電体層6へのMgO層(保護層7)の形成 適度な粘性を持ったビヒクル(例えばブチルカルビトー ルにエチルセルロースを溶解した増粘展材)中に生成し たMgO粉末を混入してペーストを得る。ビヒクル中へ のMgO粉末の混入比は、重量比が1~20%、好まし くは10%前後となるようにする。

【0019】次に、このMgOペーストを、誘電体層6の表面に対し、厚膜印刷法の一種であるスクリーン印刷法を用いて大気中で塗布する。この場合、スクリーン(メッシュ)の粗さは、メッシュNo350、400の2種類が好適である。このようにスクリーン印刷法でMgOペーストを誘電体層6の表面に印刷したら、500℃で30分キープの熱処理(焼成)を施す。この後、水分を最終的に水蒸気として気化させる後処理として適宜加熱温度でベーキングを施す。

【0020】以上により、MgOよりなる前記保護層7が形成されるが、スクリーン印刷法で形成するとの保護層7は、薄膜法による造膜法に比較すると、大面積に対し低コストで造膜が可能であるから、たとえば大画面(たとえば対角)のカラーテレビのディスプレイを低コストで製造できる。

【0021】また、上記のの生成条件で生成したMgO 粉末を、上記のの形成条件で誘電体層6に対して塗布・ 焼成して保護層7を形成することにより、多結晶葉片状

のMgO粒子は、誘電体層6の表面上においてその面方 向が誘電体層6と平行な状態に積層し、その結果、保護 層7の層厚をきわめて薄くすることができる。

【0022】一般にac形プラズマディスプレイの保護 層は、2μm以下の層厚で形成することが実用上もっと も必要充分な条件とされているが、この2 μmの層厚 を、上記方法では充分に形成し得る。その保護層7の層 厚であるが、層厚がたとえば10μm程度と厚いと、α c形プラズマディスプレイの重要な特性の一つであるメ モリ機能の発生源である壁電荷の効果を弱めることにな 10 って駆動電圧を高くする必要が生じ、その結果として、 駆動回路に用いるトランジスタの電圧を高耐圧仕様にせ ねばならなくなる。

【0023】ところが、上記実施例のごとく形成したM g Oの保護層7は、多結晶葉片状のMg O粒子の積層で あることに加え、スクリーン印刷法による層厚コントロ ールがなされることにより、2μm程度の層厚の形成が 可能で、しかも結晶に亀裂が生じても誘電体層6が露出 するおそれがない。このように保護層7の層厚を薄くで きることにより、駆動電圧の低下を促進できてコスト低 20 下を実現できるとともに、ディスプレイ自体の厚さをき わめて薄くできることが可能となる。

【0024】さらに保護層7の層厚に関して言及する と、ac形プラズマディスプレイにおける保護層は、-般に、絶縁層に対する希ガスイオンの衝撃からの保護 と、2次電子放出能を高めるという2つの役目を持って いるが、MgO粒子に重なりが少なくなるにしたがい放 電電圧が低下するものの、誘電体としての作用の面から は粒子間の空隙が多いほど低誘電性となり放電電圧は上 昇すると考えられる。したがって本実施例の場合であれ ば、比較的大きな多結晶葉片状のMg O粒子が1個ずつ 空隙がない状態で平面的に並ぶことが望ましい。これと は逆に、球形あるいは不定形の微粒子であると、どうし ても粒子相互の重なりは避けられず、結果的に、放電動 作時に発生する二次電子は層内部にも多く伝搬しロスに なると考えられ、さらには、前述の後処理におけるベー キングの際に、粒子間の水分の揮発性に劣るであろう。 【0025】「実験例」さて、図3および図4は、それ ぞれ上記実施例方法によって形成したMgO層(MgO は市販試薬1級の水酸化マグネシウムの粉末に対して6 40 50℃で1時間キープの熱処理を施した後ベーキング し、これをベーストとしたものをスクリーン印刷後、5 00℃で焼成)のSEM写真像であり、図3のMgO層 は、本発明にもとづく粒径が3~15μmのMg O粒子 が平面的に配された状態、図4のMg〇層は粒径が〇. $5 \sim 3 \mu \, \text{moMgO粒子がランダム的に配された状態と}$ なっている。まず、図3および図4のMgO層をそれぞ れ実験例1、比較例1とし、経時変化にともなう放電開 始電圧Vfと維持電圧Vsmの比較を図5に、また、電

らを見ると、まず比較例1に比べると実験例1は低い電 圧で稼働するとともに寿命が長く、また、低い電圧にも かかわらず輝度および効率が高いといった優位性が認め られる.

【0026】次に、前記実験例1と、蒸着によって形成 されたMgO層である比較例2との比較を図7および図 8に示す。この場合、蒸着によるMg O層の比較例2よ りも実験例1の方が寿命が長く、また、輝度しに関して は同電圧においては比較例3が優位ではあるものの、効 率では電圧が高いものの実験例1の方が優位であること が認められる。

【0027】次に、上記実験例1のMgO層の厚さを2 μmとした本発明にもとづく実験例2と、前記比較例2 の経時変化にともなう放電開始電圧V f と維持電圧V s mの比較を図9に示す。これを見ると、蒸着によって形 成された比較例2のMgO層と実験例2とはほとんど同 様の特性を示しており何ら差がないことがわかる。

【0028】次に、前記実験例2と、この実験例2と製 法は同様であるが層厚を10μmとした比較例3との電 圧にともなう輝度しと効率のの比較を図10に示す。と れによると、層厚の薄い実験例2の方が比較例3に比べ ると低電圧で高輝度、高効率が得られている。

【0029】次に、本発明にもとづいて前記ビヒクル中 へのMg〇の混入比を、重量比10%とした実験例3 と、重量比40%とした比較例4との経時変化にともな う放電開始電圧Vfと維持電圧Vsmの比較を図11 に、また、電圧にともなう輝度しと効率ヵの比較を、図 12に示す。これによると、重量比10%の実験例3の 方が重量比40%の比較例4に比べると低電圧で稼働 し、また、低電圧で高輝度、高効率が得られている。

【0030】上記各実験を総合すると、保護層としての Mg O層は、多結晶片葉形のMg Oの結晶が水酸化マグ ネシウムを熱処理して生成したものであること、そのM g〇の粒径が、3~15μmであること、そして、ビヒ クル中へのMg Oの混入比が重量比 l 0%であることが 保護層として充分な特性を発揮することが認められた。 [0031]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のa c 形ブ ラズマディスプレイによれば、誘電体層を覆う保護層 が、ビヒクル中に多結晶片葉形のMgOが混入されたペ ーストを塗布してなるMgO層で構成したことにより、 保護層の層厚が薄くなるにともなって放電開始電圧や駆 動電圧の抑制が促進されて消費電力が大幅に低下し、か つディスプレイ自体の厚さの薄化が実現できるといった 効果を奏する。また、ビヒクル中への多結晶片葉形のM g〇の混入比を重量比1~20%にすること、また多結 晶片葉形のMgOの粒径を3~15μmにすること、あ るいは多結晶片葉形のMg Oの結晶を水酸化マグネシウ ムを熱処理して生成したものとすることにより、適度の 圧にともなう輝度しと効率ヵの比較を図6に示す。これ 50 大きさのMg〇の粒子がなるべく積層されない状態で平

面的に誘電体層の表面に形成され、その結果、上述の保 護層の薄化や消費電力の低下がさらに促進される。

【0032】また、本発明のac形ブラズマディスプレ イの製造方法によれば、ビヒクル中に多結晶片葉形のM g〇を混入したペーストを、誘電体層の表面に対し厚膜 印刷法を用いて塗布することにより保護層を形成すると とを特徴としており、厚膜印刷法は大面積に対し低コス トで造膜が可能であるから、たとえば大画面(たとえば 対角40インチ程度)のカラーテレビのディスプレイを 低コストで製造するにあたってきわめて好適である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例である面放電方式のac形 プラズマディスプレイの概略を示す断面図である。

【図2】 本発明の他の実施例である対向電極方式の a c形プラズマディスプレイの概略を示す断面図である。

【図3】 実験例1のMgO層のSEM写真像である。

【図4】 比較例1のMgO層のSEM写真像である。

【図5】 実験例1と比較例1の経時変化にともなう放 電開始電圧Vfと維持電圧Vsmの比較を示すグラフで ある。

【図6】 実験例1と比較例1の電圧にともなう輝度し*

* と効率ηの比較を示すグラフである。

【図7】 実験例1と比較例2の経時変化にともなう放 電開始電圧Vfと維持電圧Vsmの比較を示すグラフで ある。

【図8】 実験例1と比較例2の電圧にともなう輝度し と効率の比較を示すグラフである。

【図9】 実験例2と比較例2の経時変化にともなう放 電開始電圧Vfと維持電圧Vsmの比較を示すグラフで ある。

10 【図10】 実験例2と比較例3の電圧にともなう輝度 Lと効率nの比較を示すグラフである。

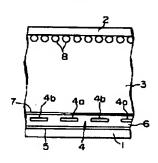
【図11】 実験例3と比較例4の経時変化にともなう 放電開始電圧Vfと維持電圧Vsmの比較を示すグラフ である。

【図12】 実験例3と比較例4の電圧にともなう輝度 Lと効率のの比較を示すグラフである。

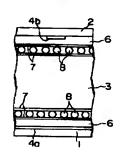
【符号の説明】

1…背面基板、2…前面基板、3…放電空間、4…電極 対、4a…X電極、4b…Y電極、5…アドレス電極、 20 6…誘電体層、7…保護層、8…蛍光体。

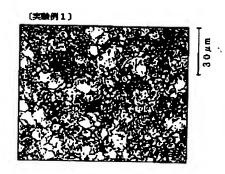
【図3】



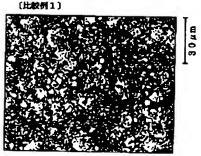
【図1】



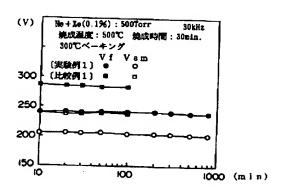
【図2】



【図4】



【図5】

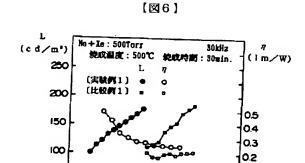


BEST AVAILABLE COPY

0.1

0.0

300 (V)



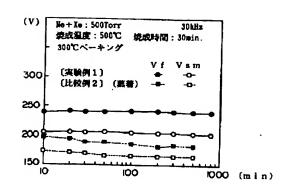
50

220

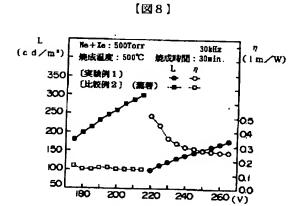
240

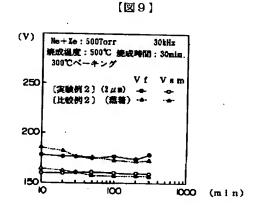
560

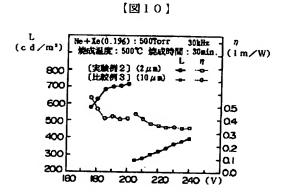
280

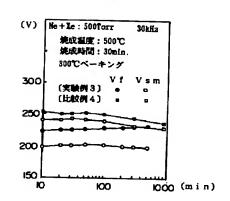


【図7】



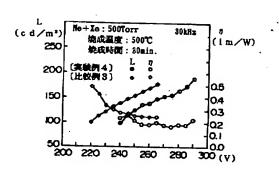






【図11】





フロントページの続き

(72)発明者 内池 平樹

広島県広島市西区井口鈴が台1丁目8番11 号 (72)発明者 宗本 英治

神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町1404-5

- 5 - 404

(72)発明者 石田 幸男

神奈川県相模原市東淵野辺5-13-1 日

本化研株式会社内